Иванов Вячеслав Алексеевич Расписание сессии

Ср, 23 дек.	11:05 — 12:40	ATT Применение высокочастотной плазмы в технологии
Чт, 14 янв.	09:00 — 13:00	 О ДОТ ЭКЗ Применение высокочастотной плазмы в технологии № М19-208, М20-208 О ДОТ